四公開特許公報(A)

平3-23623

®Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)1月31日
H 01 L 21/027 B 05 C 11/08 13/02	· ·	6804-4F 6804-4F			
В 65 Н 9/08 9/12	, L J	8922-3 F 8922-3 F 2104-5 F	H 01 L 21/30 :請求 未請求 :	361 請求項の数 1	C (全3頁)

公発明の名称 塗布装置

②特 願 平1-159132 ②出 願 平1(1989)6月21日

@発明者上田裕東京都港区芝5丁目33番1号日本電気株式会社内

19代 理 人 弁理士 菅 野 中

田 田 自

1. 発明の名称

堕布装置

2. 特許請求の範囲

(1) 回転駆動されるスピンチャックに、半導体ウェハーの最外周傾端面にあてがい該ウェハーを支持する開閉可能なウェハー支持部を有することを特徴とする整布装置。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体製造装置に関し、特に半導体ウェハーの表面に均一なフォトレジスト膜を形成するための独布装置に関する。

〔従来の技術〕

従来の独布装置は第3図(a),(b)に示すように、ウェハー1の裏面をウェハーチャック4に真空吸着してスピンモータ5の駆動により回転させながらウェハー1の表面にノズル3からフォトレジストを譲下し独布していた。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の独布装置は、ウェハー裏面をウェハーチャックに真空吸着させているため、ウェハー裏面にフォトレジストを独布する場合に・ウェハー表面をウェハーチャックに真空吸着することとなり、ウェハー表面のキズの原因となるという欠点がある。また、真空吸着時に、ウェハー裏面にウェハーチャックからゴミが付着する可能性があるため、ウェハー裏面のゴミの増加の原因となるという欠点がある。

本発明の目的は上記欠点を解消し、ウェハー設 面。裏面にギスをつけず、またウェハーゴミを増 加させない独布装置を提供することにある。

(発明の従来技術に対する相違点)

上述した従来の強布装置に対し、本発明はウェ ハー裏面を非接触の状態で支持して強布を行うと いう相違点を有する。

【課題を解決するための手段】

的配目的を達成するため、本発明に係る塾布装 僧においては、回転駆動されるスピンチャックに、 半導体ウェハーの最外周側端面にあてがい鉄ウェ ハーを支持する関閉可能なウェハー支持部を有す るものである。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。 (実施例1)

第1図(a) は本発明の実施例1を示す平面図、 第1図(b),(c)は同級断面図であり、第1図(b)は ウェハー固定時の状態を示し、第1図(c) は可動 ピンが関いた状態を示している。

図において、スピンモータ 5 で回転駆動されるスピンチャック 4 に、ウェハー 1 の最外周縁にあてがう 4 本の支持アーム2a を外側に傾斜させて立上らせて設け、各支持アーム2a の先端に、ウェハー固定用の可動ピン2b を内外方向に開閉可能に板支する。ここに、支持アーム2a 及び可動ピン2bにより開閉可能なウェハー支持部が構成される。

第1図(c) のように可動ピン2bが外側に関いた 状態でウェハー1の最外周側偏面1aをスピンチャック4の4本の支持アーム2aにあてがい、次に第 1図(b) のように可動ピン2bを内側に閉じてウェ

周側端面1aにあてがい、彼ウェハー1を固定する。 この実施例ではエアシリンダ6で動作するウェ ハーストッパー7を用いているため、ウェハー1 の大きさが多少変化しても固定できるという利点 がある。

「発用の効果」

以上説明したように本発明はウェハー最外周偏 幅面を支持し固定することにより、ウェハー裏面 を吸着する必要がなくなるため、ウェハー表面。 裏面にキズをつけることなく独布でき、またウェ ハーへのゴミの付着を防止できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a) は本発明の実施例1を示す平面図、 第1図(b),(c)は同総断面図、第2図(a) は本発 明の実施例2を示す平面図、第2図(b),(c)は同 総断面図、第3図(a) は従来の独布装置を示す平 面図、第3図(b) は同総断面図である。

1 …ウェハー

2a…支持アーム

2b…可動ピン

3…清下ノズル

4…スピンチャック

5…スピンモータ

ハー1を固定し、ウェハー1が回転中に飛ばないようにする。そして、第1図(b)の状態でスピンチャック4をスピンモータ5で回転させ、海下ノズル3から所望の楽被をウェハー1に海下し処理を行う。

(実施例2)

第2図(a) は本発明の実施例2を示す平面図、 第2図(b),(c)は関級断面図である。

本実施例はスピンチャック4上に4本の支持アーム2aを対向させて植立し、 飲支持アーム2aの頭師にエアシリンダ6を内方に向けて装備し、エアシリンダ6の先端に、ウェハー1の最外周側端面1aにあてがうウェハーストッパー7を取付けたものである。ここに、支持アーム2a, エアシリンダ6, ウェハーストッパー7により開閉可能なウェハー支持部が構成される。

まず、第2図(c) の状態でウェハー1をスピンチャック4上に搬入し、次に第2図(b) のようにエアシリンダ6でウェハーストッパー7を押し出し、該ウェハーストッパー7をウェハー1の最外

6 …エアシリンダ・

7…ウェハーストッパー

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 菅野



